FEB 0 1 2000



2/5/1 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c) 1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011950930 **Image available**
WPI Acc No: 98-367840/199832

XRPX Acc No: N98-287817

Head apparatus for optical disc - has hologram element which divides light beam reflected by recording medium into four portions whose diffraction direction in each area is mutually different

Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
JP 10143883 A 19980529 JP 96294822 A 19961107 G11B-007/09 199832 B

Priority Applications (No Type Date): JP 96294822 A 19961107

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

JP 10143883 A 10

Abstract (Basic): JP 10143883 A

The apparatus has an objective lens which condenses light beam radiated from a light source (2) and irradiates a micro spot on an optical information recording medium. A hologram element (4) having a cross shaped type of parting line is arranged in the optical path between the light source and the objective lens.

The hologram element divides the light beam reflected by the recording medium into four portions. And the direction of hologram lattice in each area is set up such that the diffraction direction of light beam in each area is mutually different. A photo detector (5) with several detection areas is arranged so that optical intensity of the light beam by which the diffraction is done in each area of the hologram element, is detected independently.

ADVANTAGE - Reduces size by using hologram element. Improves efficiency.

Dwg.1/8

Title Terms: HEAD; APPARATUS; OPTICAL; DISC; HOLOGRAM; ELEMENT; DIVIDE; LIGHT; BEAM; REFLECT; RECORD; MEDIUM; FOUR; PORTION; DIFFRACTED; DIRECTION; AREA; MUTUAL

Derwent Class: T03; W04

International Patent Class (Main): G11B-007/09

File Segment: EPI

2/5/2 (Item 1 from file: 347)

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05860783 **Image available**

OPTICAL HEAD DEVICE

PUB. NO.: 10-143883 A]

PUBLISHED: May 29, 1998 (19980529)

INVENTOR(s): ONISHI KUNIKAZU

INOUE MASAYUKI

SASAKI TORU

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 08-294822 [JP 96294822] FILED: November 07, 1996 (19961107)

INTL CLASS: [6] G11B-007/09

JAPIO CLASS: 42.5 (ELECTRONICS -- Equipment)
JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R009 (HOLOGRAPHY)



ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To select an optimum detection system from two kinds of obtained tracking control signals with different detection systems by performing different operational processing to various detection signals obtained from a multi-division photodetector.

SOLUTION: A hologram element 4 provided upward laser light 2 is divided to four parts by a cross-shaped division line, and respective parts are provided with diffraction grating grooves of respectively different patterns. Reflection light is diffraction separated to plus or minus 1st-order diffracted light 102c-102d at every divided area. On the other hand, the photodetector 5 forms detection surfaces a-f six divided to an oblong shape, and they answer to respective diffracted light spots. At this time, the diffracted light spots are photoelectric converted, and are operation processed by prescribed operation circuits 200-204, 207-210 to detect various control signals, information signals. Thereafter, respective output signals are inputted to a phase difference detection circuit 206 through a signal delay circuit 205 to detect a tracking control signal by a differential phase detection DPD system and a push-pull system.

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-143883

(43)公開日 平成10年(1998) 5月29日

(51) Int.CL⁶

G11B 7/09

裁別配号

Ρſ

G11B 7/09

С

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21)出顧番号

特顧平8-294822

(22)出顧日

平成8年(1996)11月7日

(71)出顧人 000005108

株式会社日立製作所

京京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

(72)発明者 大西 邦一

神奈川県横浜市戸塚区古田町282番地株式 会社日立製作所マルチメディアシステム関

発本部内

(72)発明者 井上 雅之

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所マルチメディアシステム開

発本部内

(74)代理人 弁理士 小川 勝勇

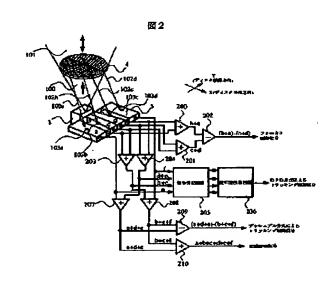
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学ヘッド装置

(57)【要約】

【課題】ホログラム素子を用いて光学へッド装置を小型化、簡略化するとともに、ブッシュブル方式と再生専用ディスクに好適なトラッキング制御信号検出手段をともに具備し、種々光ディスクに対応した高機能の光学へッド装置を提供する。

【解決手段】半導体レーザ光源と対物レンズの間の光路中に十文字型の分割線を有するホログラム素子を配置する。このホログラム素子は光ディスク反射光東を田の字型に4分割し、各々の領域で回折分離した回折光を光検出器の別個の光検出面または2個の検出面の境界線上に入射させる機能がある。そして各検出面で検出された光強度変調信号に所定の演算処理を施すことにより、ファシュブル方式またはデファレンシャルフェイズデテクション方式でトラッキング制御信号を検出することができる。





【特許請求の範囲】

【請求項】】光ビームを放射する光源と、該光源から放 射された光ビームを集光し光学的情報記録媒体上に微小 スポットを照射する対物レンズと,前記光学的情報記録 媒体を反射した光ビームを回折して所定の回折光を得る ホログラム素子と,前記ホログラム素子により回折され た光ビームを検出する複数の検出領域からなる光検出器 を有する光学ヘッド装置において、前記ホログラム素子 は前記光学的情報記録媒体を反射した光ビームを4分割 するための略十文字型の分割線を有し、該略十文字型の 分割線で4分割された各々の領域における前記光ビーム の回折方向が互いに異なるように各々の領域におけるホ ログラム格子の向きが設定されており、前記光検出器は 前記略十文字型の分割線によって4分割された前記ホロ グラム素子の各領域で回折された光ビームの光強度をそ れぞれ独立に検出するように配置された少なくとも4個 以上の検出領域を具備することを特徴とする光学ヘッド 装置。

【請求項2】フォーカス制御信号の検出手段がナイフエ ッジ方式またはダブルナイフエッジ方式であることを特 20 徴とする請求項1記載の光学ヘッド装置。

【請求項3】トラッキング制御信号検出手段としてブッ シュブル方式からなる第1のトラッキング制御信号検出 方式と、前記ホログラム素子で4分割された各領域にお いて回折された光ビームを各々独立に受光して得られる 各検出信号の位相差から所定の演算を経てトラッキング 制御信号を得るデファレンシャルフェイズデテクション 方式を用いた第2のトラッキング制御信号検出方式とを 共に具備し、前記光学的情報記録媒体の構造の違いに応 じて前記第1および第2のトラッキング制御信号後出方 30 式を適宜切り換えることを特徴とする請求項1または2 記載の光学へッド装置。

【請求項4】前記ホログラム素子は、前記光源と前記対 物レンズの間に配置され、前記対物レンズと一体になっ て変位することにより該対物レンズとの相対位置関係が 常に固定されていることを特徴とする光学ヘッド装置。

【請求項5】前記ホログラム素子は、所定の方向の直線 偏光を有する光ビームは回折せず、前記所定の方向に対 して直角な方向の直根偏光を有する光ビームは所定の回 グラム素子と前記対物レンズの間に4分の1液長板を設 けたことを特徴とする請求項1または2または3または 4記載の光学ヘッド装置。

【請求項6】前記光源と前記光検出器は互いに近接した 位置に配置され、該光源と該光検出器が同一のバッケー シ内に収納されることを特徴とする論求項1または2ま たは3または4または5記載の光学へッド装置。

【論求項7】前記光源と前記対物レンズの間にコリメー トレンズを配置し、前記光療と前記光検出器と前記コリ メートレンズが同一のホルダー内に収納されることを特 50

徴とする請求項〕または2または3または4または5記 戴の光学へっド装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光学的情報記録媒体 (以下、簡単のため光ディスクと記す。) 上に情報信号 を記録または記録された情報信号を再生するに好道な光 学ヘッド装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年,光学ヘッド装置の小型化、薄型化 に有効な光学ヘッド装置として、ホログラム素子を用い た光学ヘッド装置が数多く開示されている。例えば特別 平1-98131公報に記載されている光学ヘッド装置 は、対物レンズとレーザ光源の間に2分割されたホログ ラム素子を配置し、さらにレーザ光源の近傍に4分割光 検出器を設けることにより、いわゆるダブルナイブエッ ジ方式によるフォーカス制御信号と、いわゆるブッシュ プル方式によるトラッキング制御信号を検出できるよう な構成になっている。この例のようにポログラム素子を 光路中に配置することにより、光学へッド装置を大幅に 小型化、薄型化、簡略化することが可能になる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで,現在一般的 に用いられる光ディスクは、ディスクの構造の違いから 大別して2種類のディスクがある。すなわち、ディスク の情報記録面に予め連続的な案内溝が設けられこの案内 満に沿って情報信号の記録あるいは消去が可能ないわゆ る記録可能ディスクと、情報信号に対応した凹凸ビット 列が予めディスク上に形成され光学へッド装置はそのビ ット列から情報信号の再生するだけしかできないいわゆ る再生専用ディスクの両方が存在する。そしてディスク によっては、1枚のディスクの中に前記したような記録 可能の領域と再生専用の領域が混在しているディスクも 存在する。したがって、同一の光学ヘッド装置でこれら 構造の異なる複数種類のディスクを区別することなく。 共に記録あるいは再生できることが望ましい。

【0004】しかしながら、連続的な案内簿の無いいわ ゆる再生専用ディスクは、一般にブッシュブル方式によ るトラッキング制御信号検出には不適当な構成になって 折効率で回折する偏光異方性を有しており、かつ該ホロ 40 いる。このため、再生専用ディスクを再生する際にはブ ッシュブル方式以外の再生専用ディスクに適したトラッ キング制御信号検出方式が別に必要である。

> 【0005】とのような問題に対して従来は、ブッシュ ブル方式を用いたトラッキング制御信号検出方式か、再 生専用ディスク用のトラッキング制御信号検出方式のど ちらか一方のトラッキング制御信号しか検出できないよ うな構成しか開示されておらず、複数のトラッキング制 御信号検出方式に対応できる光学ヘッド装置は考案され ていなかった。

> 【りりり6】このような状況に鑑み、本発明では上記し



たホログラムを用いた小型、簡略化された光学へっド装 置において、ブッシュブル方式に加えて再生専用ディス クに好遺なトラッキング制御信号検出方式をも共に具備 し、種々光ディスクに対応した高機能の光学へっ下装置 を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明では再生専用ディスクに対応したトラッキン グ制御信号検出方式としてデファレンシャルフェイズデ テクション方式(以下、略してDPD方式と記す。)を 10 採用した。このDPD方式は光ディスクからの反射光ビ ームを田の字型に4分割し、光ディスク上の微小スポッ トがディスクの情報ピット列上を走査する際に前記各分 割領域から検出された光強度変調信号の位相差から所定 の演算処理によりトラッキング制御信号を生成する方式 であり、特に凹凸の信号ピット列からなる再生専用ディ スクのトラッキング制御信号検出に好道な検出方式とし て最近注目されている方式である。本発明では一個のホ ログラム素子と多分割光検出器の組み合わせにより、こ れトラッキング制御信号を良好に検出できる構成を考案 した。

【()()(8) すなわち、光ビームを放射する光源と、該 光源から放射された光ビームを集光し光ディスク上に微 小スポットを照射する対物レンズと、前記光ディスクを 反射した光ビームを回折して所定の回折光を得るホログ ラム素子と,前記ホログラム素子により回折された光ビ ームを検出する複数の検出領域からなる光検出器を有す る光学ヘッド装置において、前記ホログラム素子として 前記光学的情報記録媒体を反射した光ビームを4分割す るための略十文字型の分割線を有し該略十文字型の分割 線で4分割された各々の領域における前記光ビームの回 折方向が互いに異なるように各々の領域の格子の向きが 設定されたホログラム素子を用いた。

【0009】また前記光検出器として、前記ホログラム 素子の各領域で回折された光ビームの光強度をそれぞれ 独立に検出するように配置された少なくとも4個以上の 検出面を具備する多分割光検出器を設けた。

【0010】さらに,フォーカス制御信号の検出手段と してナイフェッジ方式またはダブルナイフェッジ方式を 採用し、トラッキング制御信号検出手段としては、前記 したようにブッシュブル方式からなる第1の検出方式と DPD方式からなる第2の検出方式とを共に具備し、前 記光ディスクの構造の追いに応じて前記第1および第2 の検出方式を直宜切り換えるようにした。

【()() 1 1 】さらに前記ホログラム素子を前記対物レン ズと一体になって駆動させ該対物レンズとホログラム素 子との相対位置関係を常に固定することにより、対物レ ンズ変位に伴うトラッッキング制御信号のオフセットを 大幅に低減した。またこのホログラム素子は、所定の方 50

向の直線偏光を有する光ビームは回折せず、前記所定の 方向に対して直角な方向の直線偏光を有する光びームは 所定の回折効率で回折光を回折分離させるような偏光異 方性材料からなり、さらに該ホログラム素子と前記対物 レンズの間に4分の1波長板を配置した。

【()()12】さらに、前記光源と前記対物レンズの間に コリメートレンズを配置し、前記光源、前記光検出器お よび前記コリメートレンズを同一のホルダー内に収納し tc.

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の第1の実施例を図 1を用いて説明する。図1は本発明の第1の実施例の主 要部を示した図で、光学ヘッド装置において光源と光検 出器を同一のバッケージ内に収納した光学ヘッドモジュ ールの構成を示した断面図である。

【()() 14】光学ヘッドモジュール1の内部の基台2() には半導体レーザ光源2が固定され、この半導体レーザ 光源2からは光ビーム100が図の上方へ出射される。 半導体レーザ光源2の上方には透明な光学ガラスまたは のDPD方式とブッシュブル方式の両方についてそれぞ 20 光学プラスチックからなる窓部3が設けてあり、さらに その一部にホログラム素子4が設けられている。このホ ログラム素子4は後述するように十文字型の境界線で4 領域に分割されており、各々の領域には所定のパターン で回折格子溝が設けられている。このホログラム素子4 に入射した光ビーム100は、そのまま透過して進行す る光ピーム101とホログラム素子4による回折光ビー ム(図示せず。)に分離されるが,とのうち透過光ビー ム101だけがコリメートレンズ(図示せず。)と対物 レンズ (図示せず。) あるいは対物レンズのみを経由し 30 て光ディスク上に集光される。

> 【()()15]一方、前記光ディスクを反射した光ビーム は往路光とほぼ同一の光路をもどり、再びホログラム素 子4に達する。そしてホログラム素子4は光ディスク反 射光ビームから+1次回折光びーム102を分離発生さ せ、基台20上に設けられた光検出器5の検出面上に集 光スポット103を照射する。この光検出器5は後述す るように多分割の光検出面を具備しており、各検出面に 照射される光ティスク反射光ビームの光強度変化を光電 変換し所定の演算処理を経てフォーカス制御信号、トラ ッキング制御信号などの光ディスク上スポットの位置制 御信号やディスクに記録されている情報信号を検出す る。また半導体レーザ光源2の下方には光出力モニタ用 光検出器104が配置され、半導体レーザ光源2の後方 から出射した光ビームを受光するようになっている。な おこれら各光学部品は、同一のパッケージ21内に収納 され封止されている。

【()() 16] 図2は、図1の実施例で示したホログラム **素子4と光検出器5の詳細を示すために光学へッドモジ** ュール1の主要部だけを抜き出した斜視図である。

【0017】半導体レーザ光源2の上方に設けられたホ

ログラム素子4は、図のように十文字型の分割線で田の 字型に4分割され、各々異なる所定のパターンの回折格 子消が設けられている。光ディスク反射光ビームは図の 上方よりこのホログラム素子4に入射し、このホログラ ム素子4で回折されて分割された各領域ごとに+1次回 折光ビーム102a, 102b, 102c, 102dを 回折分離する。一方、光後出器5は短冊上に6分割され た検出面を有している。(図ではその各検出面を a, b. c, d, e. fで表わしている。) 前述の各回折光 ビームは、たとえば回折光ビーム102 a は光検出器5 のa検出面に入射して集光スポット103aを形成し、 回折光ビーム102万は光検出器5の5検出面とで検出 面の境界部分に入射して集光スポット103bを形成 し、回折光ビーム102では光検出器5のは検出面とで 検出面の境界部分に入射して集光スポット103cを形 成し、回折光ビーム102 dは光検出器5の f 検出面に 入射して集光スポット103dを形成している。

【10118】なお、ホログラム素子4の各領域で回折さ れる光ディスク反射光ビームがそれぞれ光検出器5のど の検出面または検出面と検出面の境界線上に照射される かという組み合わせは、当然前述した組み合わせに限定 されるものではなく、どの回折光ビームがどの検出面に 入射するかは設計者が自由に設計してよい。

【0019】光検出器5の各検出面に入射した各回折光 スポットの光強度変化は各検出面ごとに光電変換され る。(便宜上各検出面からの出力信号は、その検出面の 名称と一致するようにa、b,c,d、e,fで表わす ものとする。) そして以下にしめすような所定の演算回 路により演算処理され各種制御信号や情報信号が検出さ れる。すなわち、まず演算増幅器203で得られた検出 面bとcからの出力信号の和信号b+c,および演算増 幅器204で得られた検出面dとeの出力信号の和信号 d+e,および検出面aからの出力信号aおよび検出面 『からの出力信号』は、光ディスク反射光を田の字型に 4分割した場合の各分割領域の光強度変調信号に相当す る。そこでこれら各出力信号を所定の信号遅延回路20 5を経て所定の位相差検出回路206に入力することに より、いわゆるDPD方式によるトラッキング制御信号 が検出できる。なおDPD方式については既に公知の技 術であるため詳細な説明を省略する。

【0020】一方,油算増幅器204と207によって 検出面a および d, eからの出力信号の和信号a+d+ eを検出し、同じく演算増幅器203および208によ って検出面 b. c および f からの出力信号の和信号 b + c+fを検出したうえで、演算増幅器209によって各 和信号の差信号 (a+d+e) - (b+c+f) を検出 すると、この信号は光ディスク反射光ビームをディスク 半径方向に2分割した場合に各分割領域で得られる光強 度変調信号の差信号に相当するので、いわゆるブッシュ ブル方式によるトラッキング制御信号を検出することが 50 ともに、DPD方式もしくはブッシュブル方式によって

できる。

【0021】このように本実施では、1個の多分割光検 出器から得られる各検出信号に異なる演算処理をほどこ すととにより検出方式が異なる2種類のトラッキング制 御信号を共に得ることができるので、それぞれディスク の構造に応じて最適な検出方式を選択して切り換えて用 いることができる。また演算増幅器203,204,2 07、208および210からすべての検出面からの和 信号a+b+c+d+e+fを検出し、光ディスクに記 録されている情報信号を再生することができる。

【0022】さらに、演算増幅器200で得られた検出 面りからの検出信号りと検出面eからの検出信号eの和 信号b+e,および演算増幅器201で得られた検出面 c からの検出信号 c と検出面 d からの検出信号 d の和信 号で+dを演算増幅器202に入力し、その差信号(1) +e)-(c+d)を検出することによって、後述する ようにいわゆるダブルナイフエッジ方式によるフォーカ ス制御信号が得られる。

【0023】図3は図1および図2に示した本発明の実 施例において、光検出器5の各検出面に照射される光デ ィスク反射光スポットの集光状態を示す概略平面図であ る。すなわち本実施例では、ディスクが最良像点位置に ある場合には、図3(h)に示すように光スポット10 3 b が検出面 b と c の境界線上に、光スポット 1 0 3 c が検出面dとeの境界線上にそれぞれ回折限界まで集光 されるようホログラム素子4の回折格子海の向きや光検 出器5の位置が設定されている。(このとき、光スポッ ト103aは図3(b)に示すように検出面a上に、光 スポット103dは検出面子上にそれぞれ正しく照射す るように設定されている。) このような状態で光ディス りが最良像点位置からさらに対物レンズに近づいたり途 のいたりするとそれにあわせて光スポット103a, 1 03b. 103c. 103dはデフォーカスするが、1 ()3 b、1()3 cは例えばディスクが近づくと図3 (a) のようにそれぞれ後出面りおよび検出面e側に拡 がったスポットになるので検出面りとeで検出される光

強度信号のほうが検出面でとすの検出される光強度信号 よりも大きくなる。一方、ディスクが遠のくと、図3. (c)のようにそれぞれ後出面cおよび検出面d側に拡 40 がったスポットになり、さきほどとは逆に検出面でとす で検出される光強度信号のほうが検出面りとeで検出さ れる光強度信号よりも大きくなる。そこで前述したよう に各検出面で検出された光強度信号の差信号(b+e) - (c+d)を検出すると、いわゆるダブルナイフエッ ジ方式によるフォーカス制御信号を得ることができる。 【()()24】以上述べてきたように、本発明では1個の ホログラム素子および1個の多分割光検出器を具備した 光学ヘッドモジュールを用いることにより、ダブルナイ フエッジ方式によってフォーカス制御信号を検出すると



トラッキング制御信号を検出することができ、ディスク の違いに応じて前記2種類のトラッキング制御信号検出 方式を適宜切り換えることにより、記録可能ディスクお よび再生専用ディスクの両方に対応した光学ヘッド装置 を実現できる。

【0025】なお図3に示した実施例で、光検出器5の 検出面りとcの境界線およびdとeの境界線が、aとり の境界観ねよびeと『の境界線と平行ではなく、半導体 レーザ光源2から離れるにしたがって両者の間隔が拡が るよう傾斜して描かれているが、これは半導体レーザ光 源2を出射する光ビームの波長が温度変動その他の要因 で変動し、その結果ホログラム素子4を回折する光ビー ムの回折角が変わり光スポット103bおよび103c の照射位置がシフトする場合を考慮し、そのようなシフ トが起こっても常に検出面Dとcの境界線およびdとe の境界根上に正しく集光されるように光スポット103 りおよび103cの位置シフトの軌跡に略々沿って境界 根を設けた例をしめしている。したがって、境界線の方 向は図3の実施側に限定されるものではない。

【0026】ところで、図1、図2、図3の実施例で は、ホログラム素子4で回折される光ディスク反射光ビ ームの内、+1次回折光だけを光検出器5で受光する構 成になっている。このため、他の回折光すなわち-1次 回折光や他の高次回折光は信号検出には寄与しない。し たがって、できるだけ光後出器5に入射する+1次回折 光の回折効率を高め、他の回折光の発生を抑制すること が望ましい。このように+1次回折光だけの回折効率を 高める有効な手段としては、回折格子溝のブレーズ化が ある。これはホログラムを構成する回折格子の滞断面を 図4のように鋸餡状あるいは階段状にすることにより, ±1次回折光の回折効率を非対称にする手段である。

(図4の例では、通常の格子満に対して紙面に向かって 右下方向に回折する回折光ビームの回折効率は増加し、 左下に回折する回折光ビームの回折効率は低下する。) このようなブレーズ化した格子溝を有するホログラム素 子をもちいることにより、より効率的に各種信号を検出 することができる。

【()()27】また図1からわかるように、本発明におい ては半導体レーザ光源2と対物レンズのあいだにホログ ラム素子4が設けられいるため、半導体レーザ光源2を 発し対物レンズを経て光ディスク上に照射される往路光 ビームもホログラム素子4に入射し、その結果、信号検 出には寄与しない不要な回折光が発生してしまう。この ような不要な回折光の発生を防ぎ、光学ヘッド装置の光 利用効率を向上させる有効な手段として、偏光異方性ホ ログラムと1/4波長板を組み合わせて用いる手段があ る。これはリチウムナイオゲイト(LiNbO3)等の偏光異 方性を有する光学材料でホログラム素子4を形成し、往 路光の偏光方向(例えばP偏光)ではほぼ回折効率がゼ ロすなわち、ほとんと回折光が発生しないようにしてお 50 びトラッキング制御信号から所定のアクチュエータ駆動

き、それとは垂直な偏光方向(例えばS偏光)の光ビー ムに対しては所定の回折効率で回折光が発生するように しておく。さらにこの偏光異方性ホログラムと対物レン ズのあいだに1/4波長板を配置し、往路と復路で光ビ ームがそれぞれ1回ずつとの1/4波長板を通過するよ うにする。そして、ディスクを反射してきた復略光がホ ログラム素子4に達したときには、往路光の偏光方向 (例えばP偏光) に対して略垂直な偏光方向(例えばS 偏光)になるようにしておく。このような構成にするこ とにより、往路では不要な回折光の発生を極力おさえ、 復路では光ディスク反射光ビームを良好に回折し光検出 器5の各検出面に導くことができる。

【0028】なお、以上述べたような偏光異方性ホログ ラムと1/4波長板を用いた例については、さらに別の 実施例を後述する。

【①029】図5は図1から図3の実施例で説明した光 学ヘッドモジュールを光学ヘッド装置に組み込んだ実施 例を示した概略正面図である。光学ヘッドモジュール1 を発した光ビームはコリメートレンズ?で平行光ビーム 20 に変換され、立ち上げミラー8、対物レンズ9を経て光 ディスク10の記録面に集光される。そしてこの光ディ スク10を反射した光ビームは再び対物レンズ9、立ち 上げミラー8.コリメートレンズ7を経て光学へッドモ ジュール1にもどり、前述したような検出原理でフォー カス制御信号と2種類のトラッキング制御信号および情 報信号が検出される。なお、図5の実施例では光学へっ ドモジュール 1 とコリメートレンズ 7 は同一のホルダー 110)内に固定されている。もちろん各々別個のホルダ ーに固定するような構成や各部品を光学へッド装置のシ ャーシに直接取り付けるような構成にしてももちろんか まわないが、図5のように同一のホルダー内に光学へっ ドモジュール 1 とコリメートレンズ 7 を組み込み、この ホルダー部分を光学ヘッド装置から分離できるようにし ておくと、このホルダー部分単独で平行光ビームが出射 するように調整してから光学ヘッド装置に組み込むこと ができるので、光学ヘッド装置を組み立てる上で非常に 便利である。なおコリメートレンズ7は、対物レンズ9 をいわゆる有限系レンズにすることにより省略すること もできる。またコリメートレンズ7と立ち上げミラー8 の間にビーム整形プリズムなどの光学部品を配置する構 成であっても舞わない。

【()()3()】光学ヘッドモジュール1から検出された各 信号のうち、フォーカス制御信号は直接アクチュエータ 駆動回路220に入力されるが、2種類のトラッキング 制御信号は、ディスク判別回路221に接続された切り 換え回路222を経てそのとき再生されているディスク に適したトラッキング制御信号が選択されたのちアクチ ュエータ駆動回路220に入力される。アクチュエータ 駆動回路220では入力されたフォーカス制御信号およ



信号を出力し、2次元アクチュエータを駆動30を駆動して対物レンズ9を2次元に変位させる。一方、光学へッドモジュール1で検出された情報信号は信号再生回路223におくられ、光ディスク10に記録されている情報信号が再生される。

【10031】なお、現在一般的に用いられている光ディスクは、ディスクの構造によって最適なトラッキング制御信号検出方式が異なるとともに、ディスク基板厚さの追いなどから最適な対物レンズが異なる場合があったり、さらに記録媒体の追いによって最適な光ビームの液長が異なるディスクも存在する。前者の場合は、例えば各基板厚さ対応した複数の対物レンズとそれを適宜切り換えるための機構を具備し、ディスク判別回路221でディスクの追いを判別して前述したように最適なトラッキング制御信号に切り換えるとともに、対物レンズも最適なものに切り換えるようにすればよい。

【0032】また後者の場合は、以下の実施例でしめすように被長が異なる2個の光源を具備した光学ヘッドを用い、ディスクの種類に応じて点灯する光源を切り換えるようにすればよい。

【0033】図6は本発明の第2の実施例を示した光学へッド装置主要部の料視図である。本実施例は前述の光学へッドモジュールの他にもう1組半導体レーザ光源と検出光学系を搭載し、かつ機能が異なる2個の対物レンズを具備した光学へッド装置の実施例を示している。

【0034】光学ヘッドモジュール1を発した波長入1 の光ビームはコリメートレンズ7aを経て波長選択性ミ ラー26に入射する。一方、波長入1とは異なる波長入 2の光ビームを発する半導体レーザ光源21はコリメー トレンズ7万で平行光に変換されたのち複合プリズム2 3に入射する。この複合プリズム23はビーム整形プリ ズムと偏光ビームスプリッタの機能を合わせもつ光学素 子で、まず入射面での屈折作用により入射光ビームを一 方向に拡大してビーム整形する機能をもつ。そして光輪 に対して約45、傾斜した偏光ビームスブリッタ面で光 量の一部を反射分離し、レーザ発光パワモニタ用の光検 出器24に入射させる。また、残りを透過して波長選択 性ミラー26に入射させる。この波長選択性ミラー26 は波長入1の光ビームを反射し、波長入2の光ビームを 透過する光学的性能を有しているため、光学ヘッドモジ ュール1を発した光ビームはほぼ100%反射し、半導 体レーザ光源21を発し複合プリズム23を経て液長選 択性ミラー26に達した光ビームはほぼ100%透過す る。そして互いにほぼ同様の光路をたどって立ち上げぇ ラー8, 1/4波長板(図示せず。) を経て対物レンズ 9aまたは9bに入射する。この2個の対物レンズは例 えば最適の波長およびディスク基板厚さが異なる対物レ ンズで、いわゆる2レンズアクチュエータ30に取り付 けられている。そして、光ディスク10の基板厚さや点 灯しているレーザ光源の波長の違いに応じて適宜切り換 50

えられ、ディスクおよび光ビームに適した方の対物レン ズが光路中に配置される。対物レンズ9 a または9 b に 入射した各光ビームは、スピンドルモータ31に取り付 けられた光ディスク10に入射する。そして光ディスク 10を反射したのち往路と同様の光路をもどり、再び波 長選択性ミラー26に達する。そして波長入1の光ビー ムはこの波長選択性ミラーを反射し、コリメートレンズ 7 a を経て光学ヘッドモジュール 1 に戻る。その結果、 図1から図3の実施例にしめしたような原理で各制御信 号および情報信号が検出される。一方、光ディスク反射 光のうち波長入2の光ビームは波長選択性ミラー26を 透過し、再び複合プリズム23に入射したのちその偏光 ビームスプリッタ面を反射して検出レンズ27に達す る。そしてこの検出レンズ27を透過しシリンドリカル レンズ28を経て光検出器29に入射する。光検出器2 9は例えば非点収差方式によるフォーカス制御信号やブ ッシュブル方式によるトラッキング制御信号など既に公 知の検出方式による各制御信号および記録情報信号を検 出する。(この波長入2の光ビームの検出手段について 20 は、本発明とは直接関係しない公知の技術なので詳細説 明は省略する。)

なお、図6の実施例と同様の2レーザ光学へッド装置に おいて、波長入2の光ビームを発するレーザ光源とその 光検出系を光学へッドモジュールで置き換えることにより、2個(あるいはそれ以上)の光学へッドモジュール を搭載した光学へッド装置も考えられる。

【0035】図7は、そのような2モジュール光学へッド装置の一例を示す概略正面図である。図6の実施例と同一の光学部品には同一の番号を付した。

【10036】図7の実施例において光学ヘッドモジュー ル41は、図6の実施例における半導体レーザ光源21 と光検出器29を図1~図2の実施例と同様に同一のバ ッケージの中に収納したものである。このように複数の 光源を有する光学ヘッド装置についても、各光源ごとに 本発明の光学ペッドモジュールに置き換えることによ り、検出レンズやビームスブリッタなどの光学部品を省 略でき、光学ヘッド装置の簡略化、小型化可能になる。 【0037】ところで従来のブッシュブル方式では、デ ィスク半径方向に対物レンズが変位すると、それに伴っ て検出されるトラッキング制御信号が大きくオフセット してしまうという重大な問題があった。この問題を解消 する有効な光学的手段として、ディスク反射光ビームを ディスク半径方向に少なくとも2分割して別々の光検出 面に入射させるようなホログラム素子を対物レンズに直 下に配置して対物レンズと一体で駆動するように構成し た光学ヘッド装置が開示されている。(例えば特開平8 -77578号公報に開示。) このような構成にする と、対物レンズが変位してもディスク反射光ビームとこ の光ビームを2分割するホログラムの分割線との祖対位 置は変化しないので、フッシュブル方式によってトラッ

12

キング制御信号を検出する場合でもオフセットはほとんど発生しない。そこで本発明の光学へッド装置においても、図1や図2の実施例で示した4分割ホログラム素子4を対物レンズの直下に配置して対物レンズと一体に駆動させることにより、公知例と同様に対物レンズ変位に伴うトラッキング制御信号のオフセットを良好に低減できる。

【10038】図8は前述したように、ホログラム素子を 対物レンズと一体で駆動することにより、対物レンズ変 位に伴うトラッキング制御信号のオフセットを低減した。 本発明の第4の実施例をしめしている。これまで説明し た各実施例と同様の光学部品には同様の香号を付してい る。本実施例では図1、図2の実施例と同様、半導体レ ーザ光源2、多分割光検出器5、光出力モニタ用光検出 器6などが同一のパッケージ21内に封止されて光学へ ッドモジュール1を構成しているが、図1、図2の実施 例と異なり4分割ホログラム案子4は窓部3には設けら れておらず、対物レンズ9の直下に配置されている。し かも本実施例ではこのホログラム素子4を偏光異方性を 作成し、かつホログラム素子4と対物レンズ9の間に1 /4波長板32を配置することにより、半導体レーザ光 源2を発しコリメートレンズ8および対物レンズ9を経 て光ディスク10に入射する往路光ビームはほとんど回 折光を発生させず、それとは垂直な偏光方向を有する復 路光ビームについては所定の回折効率で回折光を発生す るようになっている。このような構成にすると、良好な 光利用効率が得られ、かつ光学ヘッド装置の信号記録、 再生性能に悪影響をおよぼす迷光の発生を大幅に抑制で

【0039】なお、本実施例ではホログラム素子4と1 /4波長板32は対物レンズ9と同一のホルダーに固定 され、アクチュエータ30によって対物レンズ9と一体 となって駆動するようになっている。このような構成に すると、前述したように対物レンズが変位しても光ディ スク反射光ビームに対するホログラム素子4の分割根の* * 相対位置を固定することができるので、結果として対物 レンズがディスク半径方向に変位しても、光検出器5で 検出されるプッシュプル方式によるトラッキング制御信 号はほとんどオフセットが生じず常に良好な信号状態で 検出される。

[0040]

【発明の効果】以上のべたように、本発明によればホログラム素子を用いた光学へッド装置の最大の特徴である小型化、簡略化の特徴を保持し、かつブッシュブル方式に加えて再生専用ディスクに好適なトラッキング制御信号後出手段をも共に具備し、積々の光ディスクに対応した高機能の小型、薄型光学へッド装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光学ヘッド装置の第1の実施例を示した主要部の概略断面図である。

【図2】本発明におけるホログラム素子と多分割光検出 器の詳細を示す主要部の概略斜視図である。

かも本実施例ではこのホログラム素子4を偏光異方性を 【図3】本発明のおける多分割光検出器とそこに照射さ 有する光学材料(例えばリチウムナイオゲイト結晶)で 20 れる光スポットの集光状態をしめず主要部の概略平面図 作成し、かつホログラム素子4と対物レンズ9の間に1 である。

> 【図4】本発明のおけるホログラム素子の断面形状の一 実施例を示す概略断面図である。

> 【図5】本発明の第1の実施例における光学へッド装置の全体像をしめす観略正面図である。

【図6】本発明の第2の実施例をしめす概略斜視図である。

【図7】本発明の第3の実施例をしめす主要部の概略正面図である。

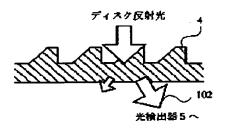
30 【図8】本発明の第4の実施例をしめす主要部の概略正 面図である。

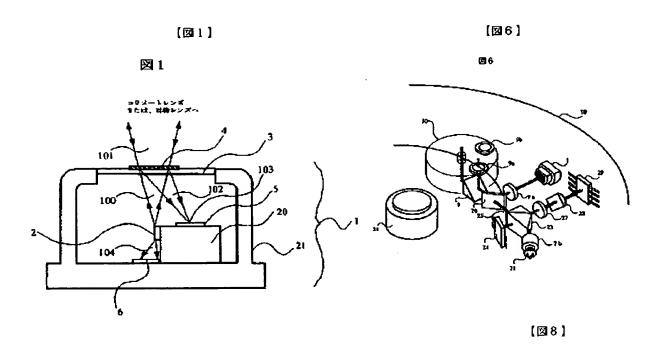
【符号の説明】

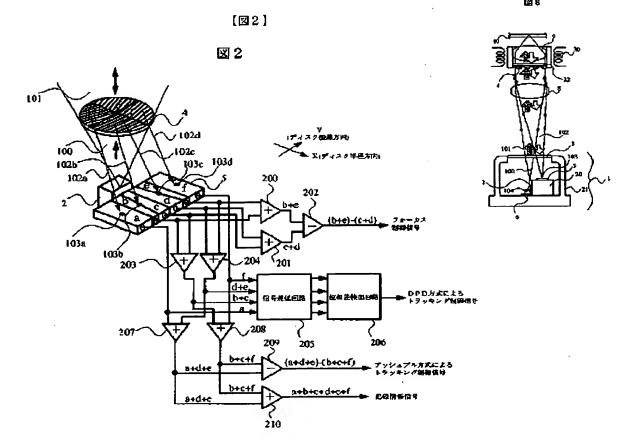
1…光学ヘッドモジュール、2…半導体レーザ光源, 4 …4分割ホログラム素子、5…多分割光検出器、6…光 出力モニタ用光検出器, 9、9 a, 9 b…対物レンズ, 10…光ディスク, 3 0…アクチュエータ

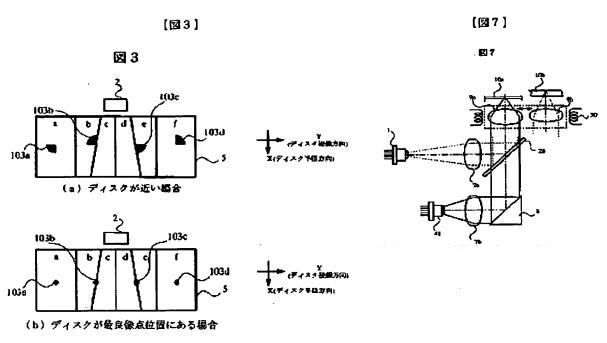
[図4]

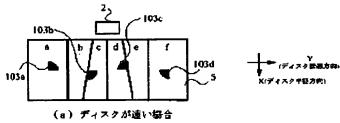
図 4











[図5]

フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 敬

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式 会社日立製作所映像情報メディア事業部内